

⑮ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 44 36 181 A 1**

⑳ Aktenzeichen: P 44 36 181.5
㉑ Anmeldetag: 10. 10. 94
㉒ Offenlegungstag: 11. 4. 96

⑤① Int. Cl.®:
G 01 R 15/24
G 01 R 15/00
G 01 R 33/032
G 02 F 1/03
G 02 F 1/09

DE 44 36 181 A 1

⑦① Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

⑦② Erfinder:
Bosselmann, Thomas, Dipl.-Phys. Dr., 91054
Erlangen, DE; Menke, Peter, Dipl.-Phys., 91054
Erlangen, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

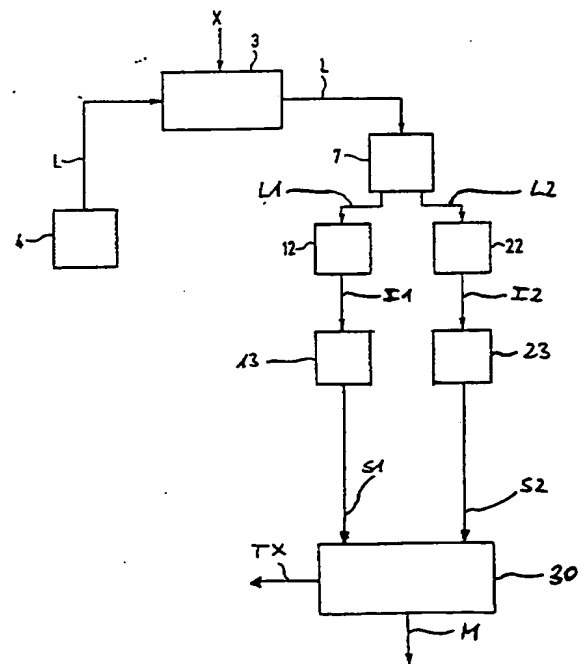
| | |
|----|--------------|
| DE | 33 26 736 C2 |
| DE | 43 12 184 A1 |
| DE | 43 12 183 A1 |
| DE | 42 29 449 A1 |
| DE | 39 23 804 A1 |
| DE | 39 23 803 A1 |
| DE | 28 35 794 A1 |
| US | 51 11 135 |
| US | 50 53 617 |
| US | 46 83 421 |

| | |
|----|--------------|
| US | 45 64 754 |
| EP | 06 11 974 A1 |
| EP | 05 57 090 A2 |
| EP | 05 57 090 A2 |
| EP | 00 88 419 A1 |
| EP | 5 86 226 A2 |
| EP | 4 10 234 A2 |
| EP | 3 90 581 A2 |
| EP | 1 08 112 A1 |

CHU, B.C.B., NING, Y.N., JACKSON, D.A.: An optical
current comparator for absolute current
measurement. In: Sensors and Actuators A, 37-38,
1993, S.571-576;

⑤④ Verfahren und Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselgröße mit Temperaturkompensation
durch Fitting

⑤⑦ Polarisiertes Meßlicht (L) wird in eine Sensoreinrichtung
(3) eingekoppelt und nach Durchlaufen der Sensoreinrichtung
(3) in einem Analysator (7) in zwei unterschiedlich linear
polarisierte Lichtteilsignale (L1, L2) zerlegt. Die entsprechen-
den elektrischen Intensitätssignale (I1, I2) werden intensi-
tätsnormiert durch Division ihres jeweiligen Wechselsignal-
anteils durch ihren jeweiligen Gleichsignalanteil. Aus den
beiden intensitätsnormierten Signalen S1 und S2 wird ein
temperaturkompensiertes Meßsignal M gemäß den beiden
Gleichungen $S1 = f1(T) \cdot M$ und $S2 = f2(T) \cdot M$ abgeleitet,
wobei $f1(T)$ und $f2(T)$ vorgegebene, insbesondere lineare,
quadratische oder exponentielle Fit-Funktionen der Tempe-
ratur T sind. Bei linearen Fit-Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ ergibt
sich insbesondere als Meßsignal $M = A \cdot S1 + B \cdot S2$.



DE 44 36 181 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselgröße. Unter einer elektrischen Wechselgröße wird dabei eine zeitlich veränderliche elektrische Größe verstanden, deren Frequenzspektrum oberhalb einer vorbestimmten Frequenz liegt. Insbesondere kann die Wechselgröße ein elektrischer Wechselstrom, eine elektrische Wechselspannung oder auch ein elektrisches Wechselfeld sein.

Es sind optische Meßverfahren und Meßvorrichtungen zum Messen elektrischer Größen wie Strom, Spannung oder Feld bekannt, bei denen die Änderung der Polarisierung von polarisiertem Meßlicht in einer Sensoreinrichtung in Abhängigkeit von der elektrischen Größe ausgewertet wird. Zum Messen eines elektrischen Stromes wird dabei der magnetooptische Faraday-Effekt ausgenutzt, zum Messen elektrischer Spannungen und Felder dagegen der elektrooptische Pockels-Effekt.

Unter dem Faraday-Effekt versteht man die Drehung der Polarisierungsebene von linear polarisiertem Licht in Abhängigkeit von einem Magnetfeld. Der Drehwinkel ist dabei proportional zum Wegintegral über dem magnetischen Feld entlang des von dem Licht zurückgelegten Weges mit der Verdet-Konstanten als Proportionalitätskonstanten. Die Verdet-Konstante ist abhängig von dem Material, in dem das Licht verläuft, und von der Wellenlänge des Lichts. Zum Messen eines elektrischen Stromes in einem Stromleiter unter Ausnutzung des Faraday-Effekts ist in der Nähe des Stromleiters ein Faraday-Element als Sensoreinrichtung angeordnet, das aus einem optisch transparenten Material und im allgemeinen aus Glas besteht. Durch das Faraday-Element wird linear polarisiertes Licht geschickt. Das von dem elektrischen Strom erzeugte Magnetfeld bewirkt eine Drehung der Polarisierungsebene des Lichtes in dem Faraday-Element um einen Drehwinkel, die von einer Auswerteeinheit als Maß für die Stärke des Magnetfeldes und damit für die Stärke des elektrischen Stromes ausgewertet werden kann. Im allgemeinen umgibt das Faraday-Element den Stromleiter, so daß das polarisierte Licht den Stromleiter in einem quasi geschlossenen Weg umläuft. In diesem Fall ist der Betrag des Polarisationsdrehwinkels in guter Näherung direkt proportional zur Amplitude des Meßstromes.

Aus WO 91/01501 ist eine optische Meßvorrichtung zum Messen eines elektrischen Stromes bekannt mit einem Faraday-Element, das als Teil einer optischen Monomode-Faser ausgebildet ist, die den Stromleiter in Form einer Meßwicklung umgibt.

Aus der EP-B-0 088 419 ist eine optische Meßvorrichtung zum Messen eines Stromes bekannt, bei der das Faraday-Element als massiver Glasring um den Stromleiter ausgebildet ist.

Unter dem elektrooptischen Pockels-Effekt versteht man die Änderung der Polarisierung von polarisiertem Meßlicht in einem den Pockels-Effekt aufweisenden Material infolge einer in dem Material induzierten linearen Doppelbrechung, die im wesentlichen über den elektrooptischen Koeffizienten linear abhängig von einem das Material durchdringenden elektrischen Feld ist. Zum Messen eines elektrischen Feldes wird als Sensoreinrichtung ein Pockels-Element aus einem den Pockels-Effekt zeigenden Material in dem elektrischen Feld angeordnet. Zum Messen einer elektrischen Spannung wird die zu messende Spannung an zwei dem Pockels-Element zugeordnete Elektroden angelegt und das entsprechende, anliegende elektrische Feld gemessen. Durch das Pockels-Element wird polarisiertes Meßlicht gesendet, und die Änderung der Polarisierung des polarisierten Meßlichts in Abhängigkeit von der zu messenden Spannung oder dem zu messenden Feld wird mit Hilfe eines Polarisationsanalysators ausgewertet.

Als Polarisationsanalysator können sowohl zur Strommessung mit einem Faraday-Element als auch zur Spannungsmessung mit einem Pockels-Element ein polarisierender Strahlteiler wie beispielsweise ein Wollaston-Prisma oder ein einfacher Strahlteiler mit zwei nachgeschalteten Polarisatoren vorgesehen sein (EP-B-0 088 419 und DE-C-34 04 608). Das durch die Sensoreinrichtung gelaufenen polarisierte Meßlicht wird in dem Analysator in zwei linear polarisierte Lichtteilstrahlen A und B mit verschiedenen und im allgemeinen senkrecht zueinander gerichteten Polarisierungsebenen aufgespalten. Jedes dieser beiden Lichtteilsignale A und B wird von einem photoelektrischen Wandler jeweils in ein elektrisches Signal PA und PB umgewandelt.

Ein Problem bei allen optischen Meßverfahren und Meßvorrichtungen, bei denen die Polarisationsänderung von polarisiertem Meßlicht in einem unter dem Einfluß der Meßgröße stehenden Sensorelement als Meßeffect ausgenutzt wird, stellen die Empfindlichkeiten der optischen Materialien des Sensorelements und der optischen Übertragungstrecken auf Temperaturänderungen oder auf mechanische Spannungen, die beispielsweise durch Verbiegen oder Vibrationen hervorgerufen werden, dar. Insbesondere die Temperaturempfindlichkeit führt bei Änderungen der Systemtemperatur zu einer unerwünschten Änderung des Arbeitspunktes und der Meßempfindlichkeit (Temperaturgang).

Zur Kompensation von Temperatureinflüssen sind bereits verschiedene Temperaturkompensationsverfahren bekannt.

In einem aus Proc. Conf. Opt. Fiber Sensors OFS 1988, New Orleans, Seiten 288 bis 291 und der zugehörigen US 4 755 665 bekannten Temperaturkompensationsverfahren für eine magnetooptische Meßvorrichtung zum Messen von Wechselströmen werden die beiden zu den Lichtteilsignalen A und B des Meßlichts gehörenden elektrischen Signale PA und PB jeweils in einem Filter in ihre Gleichstromanteile PA(DC) bzw. PB(DC) und ihre Wechselstromanteile PA(AC) bzw. PB(AC) zerlegt. Aus dem Wechselstromanteil PA(AC) bzw. PB(AC) und dem Gleichstromanteil PA(DC) bzw. PB(DC) wird für jedes Signal PA und PB zum Ausgleich von unterschiedlichen Intensitätsschwankungen (Dämpfungen) in den beiden Übertragungstrecken für die Lichtsignale A und B der Quotient $QA = PA(AC)/PA(DC)$ bzw. $QB = PB(AC)/PB(DC)$ aus seinem Wechselstromanteil PA(AC) bzw. PB(AC) und seinem Gleichstromanteil PA(DC) bzw. PB(DC) gebildet. Aus jedem dieser beiden Quotienten QA und QB wird ein zeitlicher Mittelwert MW(QA) und MW(QB) gebildet, und aus diesen beiden Mittelwerten MW(QA) und MW(QB) wird schließlich ein Quotient $Q = MW(QA)/MW(QB)$ gebildet. Im Rahmen eines Iterationsverfahrens wird durch Vergleich mit in einer Wertetabelle (Look-up-table) gespeicherten, geeichten Werten ein Korrekturfaktor K für den ermittelten Quotienten Q erhalten. Der um diesen Korrekturfaktor K

korrigierte Wert $Q \cdot K$ wird als temperaturkompensierter Meßwert für einen zu messenden elektrischen Wechselstrom herangezogen. Mit diesem Verfahren kann die Temperaturempfindlichkeit auf etwa 1/50 herabgesetzt werden.

Aus EP-A-0 557 090 ist ein Temperaturkompensationsverfahren für eine optische Meßvorrichtung zum Messen magnetischer Wechselfelder bekannt, die den Faraday-Effekt ausnutzt und daher auch zum Messen elektrischer Wechselströme geeignet ist. Bei diesem bekannten Verfahren wird wieder das linear polarisierte Meßlicht nach Durchlaufen des Faraday-Elements in einem Analysator in zwei unterschiedlich linear polarisierte Lichtteilsignale A und B aufgespalten, und es wird zur Intensitätsnormierung für jedes der beiden zugehörigen elektrischen Signale PA und PB gesondert der Quotient $QA = PA(AC)/PA(DC)$ bzw. $QB = PB(AC)/PB(DC)$ aus seinem zugehörigen Wechselstromanteil PA(AC) bzw. PB(AC) und seinem zugehörigen Gleichstromanteil PA(DC) bzw. PB(DC) gebildet. Aus den beiden Quotienten QA und QB wird nun in einer Recheneinheit ein Meßsignal $M = 1/((\alpha/QA) - (\beta/QB))$ gebildet mit den reellen Konstanten α und β , die die Beziehung $\alpha + \beta = 1$ erfüllen. Dieses Meßsignal M wird als weitgehend unabhängig von durch Temperaturänderungen verursachten Änderungen der Verdet-Konstanten und der zirkularen Doppelbrechung im Faraday-Element beschrieben. Über eine Kompensation der temperaturinduzierten linearen Doppelbrechung ist nichts ausgesagt.

Aus der EP-A-0 486 226 ist ein entsprechendes Temperaturkompensationsverfahren für eine optische Meßvorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselspannung bekannt. Es ist eine optische Reihenschaltung aus einem Polarisator, einem $\lambda/4$ -Plättchen, einem Pockels-Element und einem polarisierten Strahlteiler als Analysator optisch zwischen eine Lichtquelle und eine Auswerteeinheit geschaltet. Die Reihenfolge von $\lambda/4$ -Plättchen und Pockels-Element in der optischen Reihenschaltung kann allerdings auch vertauscht sein. Das Meßlicht der Lichtquelle wird in dem Polarisator linear polarisiert und nach Durchlaufen des Pockels-Elements in dem Analysator in zwei Lichtteilsignale A und B mit unterschiedlichen Polarisationssebenen aufgespalten. Jedes dieser Lichtteilsignale A und B wird in ein entsprechendes elektrisches Intensitätssignal PA bzw. PB umgewandelt. Sodann wird zur Intensitätsnormierung für jedes dieser beiden elektrischen Intensitätssignale PA und PB der Quotient $QA = PA(AC)/PA(DC)$ bzw. $QB = PB(AC)/PB(DC)$ aus seinem zugehörigen Wechselsignalanteil PA(AC) bzw. PB(AC) und seinem zugehörigen Gleichsignalanteil PA(DC) bzw. PB(DC) gebildet. Aus den beiden intensitätsnormierten Quotienten QA und QB wird nun in einer Recheneinheit ein Meßsignal $M = 1/((\alpha/QA) - (\beta/QB))$ gebildet mit den reellen Konstanten α und β . Durch Anpassung dieser Konstanten α und β wird das Meßsignal M weitgehend unabhängig von durch Temperaturänderungen verursachter linearer Doppelbrechung im $\lambda/4$ -Plättchen.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselgröße anzugeben, bei denen Einflüsse von Temperaturänderungen und von Intensitätsschwankungen auf das Meßsignal weitgehend kompensiert werden.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 6. In eine unter dem Einfluß der elektrischen Wechselgröße stehende optische Sensoreinrichtung wird von Einkoppelmitteln polarisiertes Meßlicht eingekoppelt. Beim Durchlaufen der Sensoreinrichtung wird die Polarisierung des Meßlichts in Abhängigkeit von der elektrischen Wechselgröße geändert. Nach wenigstens einmaligem Durchlaufen der Sensoreinrichtung wird das Meßlicht von einem Analysator in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale mit unterschiedlichen Polarisationssebenen aufgeteilt. Anschließend werden diese beiden Lichtteilsignale von optoelektrischen Wandlern jeweils in entsprechende elektrische Intensitätssignale umgewandelt. Jedes dieser beiden Intensitätssignale wird gesondert intensitätsnormiert, indem von Normierungsmitteln das Quotientensignal aus seinem zugehörigen Wechselsignalanteil und seinem zugehörigen Gleichsignalanteil gebildet wird. Dadurch können Intensitätsschwankungen der optischen Einkoppelmittel und in den Übertragungstrecken für die beiden Lichtteilsignale kompensiert werden. Aus den beiden Quotientensignalen als intensitätsnormierten Signalen S1 und S2 wird nun von Auswertemitteln ein von der Temperatur T im System weitgehend unabhängiges Meßsignal M für die elektrische Wechselgröße abgeleitet gemäß den beiden Gleichungen

$$S1 = f1(T) \cdot M \quad (1)$$

$$S2 = f2(T) \cdot M \quad (2)$$

in denen $f1(T)$ und $f2(T)$ vorgegebene Fit-Funktionen der Temperatur T sind.

Die Fit-Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ stellen theoretische Näherungen (Fitting) für die Temperaturabhängigkeiten der beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 dar und können insbesondere Polynome vom Grad n mit $n \geq 1$ oder auch exponentielle Funktionen der Temperatur T sein. Der Aufwand von Eichmessungen kann durch dieses Fitting deutlich reduziert werden.

Messungen haben ergeben, daß auch die einfachsten Polynome für $n = 1$ (lineare Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$) oder $n = 2$ (quadratische Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$) in Verbindung mit den Gleichungen (1) und (2) für die Temperaturabhängigkeiten der beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 eine ausgezeichnete Näherung darstellen.

Im Falle linearer Fit-Funktionen

$$f1(T) = a0 + a1 \cdot T \quad (3)$$

$$f2(T) = b0 + b1 \cdot T \quad (4)$$

mit den reellen Koeffizienten $a0$, $a1$, $b0$ und $b1$ ergibt sich durch Einsetzen der Gleichungen (3) und (4) in die Gleichungen (1) und (2) und Auflösen nach M ein linear von den beiden intensitätsnormierten Signalen S1 und S2

abhängendes Meßsignal

$$M = A \cdot S_1 + B \cdot S_2 \quad (5)$$

5 mit den Koeffizienten

$$A = b_1 / (a_0 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_0)$$

$$B = -a_1 / (a_0 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_0).$$

10

Im Falle quadratischer Fit-Funktionen

$$f_1(T) = c_0 + c_1 \cdot T + c_2 \cdot T^2 \quad (6)$$

$$15 \quad f_2(T) = d_0 + d_1 \cdot T + d_2 \cdot T^2 \quad (7)$$

der Temperatur T ergibt sich durch Einsetzen der Gleichungen (6) und (7) in die Gleichungen (1) und (2) und Auflösen nach M der Ausdruck

$$20 \quad M = (1/G) \cdot (A' \cdot S_1 + B' \cdot S_2 \pm C \cdot (D \cdot S_1^2 + E \cdot S_1 \cdot S_2 + F \cdot S_2^2)^{1/2}) \quad (8)$$

für das Meßsignal M. Die reellen Koeffizienten A', B', C, D, E, F und G in der Gleichung (8) sind dabei mit den Koeffizienten c₀, c₁, c₂ und d₀, d₁, d₂ in den Gleichungen (6) und (7) in folgender Weise eindeutig verknüpft:

$$25 \quad A' = c_2 \cdot d_1^2 - 2 \cdot c_2 \cdot d_0 \cdot d_2 - c_1 \cdot d_1 \cdot d_2 + 2 \cdot c_0 \cdot d_2^2$$

$$B' = 2 \cdot c_2^2 \cdot d_0 - c_1 \cdot c_2 \cdot d_1 + c_1^2 \cdot d_2 - 2 \cdot c_0 \cdot c_2 \cdot d_2$$

$$C = c_2 \cdot d_1 - c_1 \cdot d_2$$

$$D = d_1^2 - 4 \cdot d_0 \cdot d_2$$

$$E = 4 \cdot c_2 \cdot d_0 - 2 \cdot c_1 \cdot d_1 + 4 \cdot c_0 \cdot d_2$$

$$30 \quad F = c_1^2 - 4 \cdot c_0 \cdot c_2$$

$$G = 1 / (2 \cdot (c_2^2 \cdot d_0 - c_1 \cdot c_2 \cdot d_0 \cdot d_1 + c_0 \cdot c_2 \cdot d_1^2 + c_1^2 \cdot d_0 \cdot d_2 - 2 \cdot c_0 \cdot c_2 \cdot d_0 \cdot d_2 - c_0 \cdot c_1 \cdot d_1 \cdot d_2 + a_0^2 b_2^2))$$

Das Vorzeichen vor dem Quadratwurzelausdruck $C \cdot (D \cdot S_1^2 + E \cdot S_1 \cdot S_2 + F \cdot S_2^2)^{1/2}$ in Gleichung (8) ergibt sich aus dem physikalisch-technischen Zusammenhang und ist insbesondere abhängig von dem Temperaturbereich für die Temperatur T, in dem das Meßsignal M kompensiert werden soll.

35 Wählt man dagegen exponentielle Fit-Funktionen

$$f_1(T) = g_1 \cdot \exp(h_1 \cdot T) \quad (9)$$

$$40 \quad f_2(T) = g_2 \cdot \exp(h_2 \cdot T) \quad (10)$$

mit der Exponentialfunktion exp und den reellen Koeffizienten g₁, g₂, h₁ und h₂, so ergibt sich das Meßsignal M aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S₁ und S₂ gemäß

$$45 \quad M = ((1/g_1) \cdot S_1)^{\gamma+1} \cdot ((1/g_2) \cdot S_2)^{-\gamma} \quad (11),$$

wobei der Koeffizient γ in den beiden Exponenten mit den Koeffizienten h₁ und h₂ in den Gleichungen (9) und (10) gemäß

$$50 \quad \gamma = h_1 / (h_2 - h_1)$$

in Beziehung steht.

In der Notation bedeuten "·" eine Multiplikation von Signalen und "·" eine Multiplikation von reellen Zahlen.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Meßverfahrens und der Meßvorrichtung gemäß der Erfindung ergeben sich aus den jeweils abhängigen Ansprüchen.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Zeichnung Bezug genommen, in deren

Fig. 1 ein prinzipieller Aufbau einer Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselgröße,

Fig. 2 eine Ausführungsform der Normierungsmittel für eine solche Meßvorrichtung,

Fig. 3 ein Teil einer Ausführungsform einer Vorrichtung zum Messen eines elektrischen Wechselstromes und,

60 Fig. 4 ein Teil einer Ausführungsform einer Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselspannung schematisch veranschaulicht sind. Einander entsprechende Teile sind mit denselben Bezugszeichen versehen.

Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Meßvorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselgröße X in einem prinzipiellen Aufbau. Es ist eine Sensoreinrichtung 3 vorgesehen, die unter dem Einfluß der elektrischen Wechselgröße X die Polarisation von in die Sensoreinrichtung 3 eingestrahlt polarisierten Meßlicht L in Abhängigkeit von der elektrischen Wechselgröße X ändert. Die Sensoreinrichtung 3 kann eine Faraday-Sensoreinrichtung zum Messen eines elektrischen Wechselstromes oder eines magnetischen Wechselfeldes unter Ausnutzung des magnetooptischen Faraday-Effekts oder auch eine Pockels-Sensoreinrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselspannung oder eines elektrischen Wechselfeldes unter Ausnutzung des elektroopti-

schen Pockels-Effekts sein. In die Sensoreinrichtung 3 wird polarisiertes Meßlicht L eingekoppelt. Zum Erzeugen dieses polarisierten Meßlichts L können eine Lichtquelle 4 und zugeordnete, nicht dargestellte polarisierende Mittel oder auch eine selbst polarisierende Lichtquelle 4, beispielsweise eine Laserdiode, und gegebenenfalls zusätzliche, nicht dargestellte polarisierende Mittel vorgesehen sein. Das polarisierte Meßlicht L durchläuft die Sensoreinrichtung 3 wenigstens einmal und erfährt dabei eine von der elektrischen Wechselgröße X abhängige Änderung seiner Polarisation. Nach dem Durchlaufen der Sensoreinrichtung 3 wird das Meßlicht L einem Analysator 7 zugeführt und im Analysator 7 in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale L1 und L2 zerlegt, deren Polarisations Ebenen verschieden voneinander sind. Vorzugsweise sind die Polarisations Ebenen der beiden Lichtteilsignale L1 und L2 senkrecht zueinander gerichtet (orthogonale Zerlegung). Als Analysator 7 können ein polarisierender Strahlteiler, beispielsweise ein Wollaston-Prisma, oder auch ein einfacher Strahlteiler mit einem teildurchlässigen Spiegel und zwei nachgeschaltete, um einen entsprechenden Winkel und vorzugsweise um 90° gekreuzte Polarisationsfilter vorgesehen sein. Die Sensoreinrichtung 3 und der Analysator 7 können über eine Freistrahlanordnung oder auch über einen polarisationserhaltenden Lichtleiter, vorzugsweise eine Monomode-Lichtfaser wie beispielsweise eine HiBi(High Birefringence)-Faser oder eine polarisationsneutrale LoBi(Low Birefringence)-Faser, optisch miteinander verbunden sein.

Die beiden Lichtteilsignale L1 und L2 werden dann jeweils einem photoelektrischen Wandler 12 bzw. 22 zugeführt. Die Übertragung der beiden Lichtteilsignale L1 und L2 vom Analysator 7 zu dem jeweils zugehörigen Wandler 12 bzw. 22 kann über eine Freistrahlanordnung oder über jeweils einen Lichtleiter erfolgen. In den Wandlern 12 und 22 werden die beiden Lichtteilsignale L1 und L2 jeweils in ein elektrisches Intensitätssignal I1 bzw. I2 umgewandelt, das ein Maß für die Intensität des zugehörigen Lichtteilsignals L1 bzw. L2 ist.

Die beiden elektrischen Intensitätssignale I1 und I2 werden jeweils einem Eingang von zugeordneten Normierungsmitteln 13 bzw. 23 zugeführt. Die Normierungsmittel 13 und 23 bilden aus dem zugehörigen Intensitätssignal I1 bzw. I2 jeweils ein intensitätsnormiertes Signal S1 bzw. S2, das dem Quotienten $S1 = A1/D1$ (oder $S1 = D1/A1$) bzw. $S2 = A2/D2$ (oder $S2 = D2/A2$) aus einem Wechselsignalanteil A1 bzw. A2 und einem Gleichsignalanteil D1 bzw. D2 des zugehörigen Intensitätssignals I1 bzw. I2 entspricht. Die beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 sind im wesentlichen unabhängig von Intensitätsänderungen der Lichtquelle 4 und in den optischen Übertragungsstrecken für das Meßlicht L und die beiden Lichtteilsignale L1 und L2. Auch unterschiedliche Intensitätsänderungen in den beiden optischen Übertragungsstrecken für die Lichtteilsignale L1 und L2 werden durch diese Intensitätsnormierung kompensiert. Deshalb können als Übertragungsstrecken für die beiden Lichtteilsignale L1 und L2 auch jeweils eine Multimode-Faser vorgesehen sein.

Ein Problem bereiten nun jedoch Änderungen der Temperatur, die eine Verschiebung des Arbeitspunktes und eine Änderung der Meßempfindlichkeit der Meßvorrichtung zur Folge haben können. Diese temperaturinduzierten Meßfehler werden nun durch ein im folgenden beschriebenes Temperaturkompensationsverfahren im wesentlichen beseitigt.

Zur Temperaturkompensation werden die beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 Auswertemitteln 30 zugeführt. Die Auswertemittel 30 leiten aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S1 und S2 ein weitgehend temperaturunabhängiges Meßsignal M für die elektrische Wechselgröße X als Funktion $M(S1, S2)$ der beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 ab, das an einem Ausgang der Auswertemittel 30 abgegriffen werden kann. Die zugrunde liegende Funktion $M(S1, S2)$ ist durch die beiden bereits genannten Gleichungen

$$S1 = f1(T) \cdot M \quad (1)$$

und

$$S2 = f2(T) \cdot M \quad (2)$$

festgelegt. Diese Gleichungen beruhen auf der Annahme, daß sich die beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 jeweils als Produkt aus einer Funktion $f1(T)$ bzw. $f2(T)$ der Temperatur und einem temperaturunabhängigen Signal M darstellen lassen (Faktorisierung). Die beiden die Temperaturabhängigkeit charakterisierenden Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ sind dabei vorbestimmte Fit-Funktionen über einem vorgegebenen Temperaturintervall für die Temperatur T im optischen System und so gewählt, daß die Gleichungen (1) und (2) in diesem Temperaturintervall in physikalisch eindeutiger Weise nach dem Meßsignal M aufgelöst werden können.

Als Fit-Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ können in einer Ausführungsform Polynome n-ter Ordnung mit der natürlichen Zahl n, vorzugsweise lineare oder quadratische Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ gemäß den Gleichungen (3) und (4) bzw. (6) und (7), verwendet werden. Es hat sich gezeigt, daß auch mit den vergleichsweise einfachen linearen und quadratischen Interpolationsfunktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ gemäß den Gleichungen (3) und (4) bzw. (6) und (7) eine gute Annäherung an die gemessene Temperaturabhängigkeit erreicht wird. Im Fall linearer Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ wird das Meßsignal $M = M(S1, S2)$ gemäß der bereits genannten Gleichung

$$M = A \cdot S1 + B \cdot S2 \quad (5)$$

mit den reellen Koeffizienten A und B, im Falle quadratischer Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ dagegen gemäß der zuvor beschriebenen Gleichung

$$M = (1/G) \cdot (A' \cdot S1 + B' \cdot S2 \pm C \cdot (D \cdot S1^2 + E \cdot S1 \cdot S2 + F \cdot S2^2)^{1/2}) \quad (8)$$

mit den reellen Koeffizienten A', B', C, D, E, F und G ermittelt. Bei Polynomen höheren Grades n als 2 für die Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ ergeben sich entsprechend kompliziertere Ausdrücke für das Meßsignal M.

In einer anderen Ausführungsform mit exponentiellen Fit-Funktionen $f_1(T)$ und $f_2(T)$ gemäß den Gleichungen (9) und (10) wird das Meßsignal M von den Auswertemitteln 30 aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S_1 und S_2 gemäß

$$M = ((1/g_1) \cdot S_1)^{\gamma+1} \cdot ((1/g_2) \cdot S_2)^{-\gamma} \quad (11)$$

abgeleitet mit den bereits definierten reellen Koeffizienten g_1 , g_2 und γ .

Zum Ermitteln des Meßsignals M , insbesondere gemäß den Gleichungen (5), (8) oder (11) können die Auswertemittel 30 einen Analog/Digital-Wandler zum Digitalisieren der beiden intensitätsnormierten Signale S_1 und S_2 und einen digitalen Signalprozessor (DSP) oder einen Mikroprozessor zum digitalen Berechnen des Meßsignals M aus den digitalisierten Signalen S_1 und S_2 enthalten. Insbesondere für die vergleichsweise einfache Berechnung des Meßsignals M als lineare Funktion der beiden intensitätsnormierten Signale S_1 und S_2 gemäß Gleichung (5) können die Auswertemittel 30 aber auch analoge arithmetische Bauelemente enthalten. Die Produkte $A \cdot S_1$ und $B \cdot S_2$ können mit Hilfe von Verstärkern gebildet werden, die das an ihrem jeweiligen Eingang angelegte Signal S_1 bzw. S_2 mit dem auf den Koeffizienten A bzw. B eingestellten Verstärkungsfaktor verstärken. Die Summe der beiden Produkte $A \cdot S_1$ und $B \cdot S_2$ wird dann von einem Addierer gebildet und kann als Meßsignal M ausgegeben werden. Mit analogen Bauelementen kann die Temperaturkompensation besonders schnell durchgeführt werden. Außerdem können die Auswertemittel 30 auch wenigstens einen, nicht dargestellten, vorab ermittelten Wertespeicher enthalten, mit dem einem Wertepaar (S_1 , S_2) der beiden intensitätsnormierten Signale S_1 und S_2 ein zugehöriges temperaturkompensiertes Meßsignal M als Funktion $M(S_1, S_2)$ der beiden intensitätsnormierten Signale S_1 und S_2 zugeordnet wird. Der Wertespeicher kann eine entsprechende Wertetabelle oder auch eine entsprechende Eichfunktion enthalten.

In einer vorteilhaften Ausführungsform leiten die Auswertemittel 30 aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S_1 und S_2 außer dem Meßsignal M für die elektrische Wechselgröße X auch einen Temperaturmeßwert TX für die Temperatur T mit Hilfe der zwei Gleichungen (1) und (2) und der jeweils vorgegebenen Fit-Funktionen $f_1(T)$ und $f_2(T)$ ab. Dieser Temperaturmeßwert TX steht dann an einem Ausgang der Auswertemittel 30 an.

Bei linearen Fit-Funktionen $f_1(T)$ und $f_2(T)$ gemäß den Gleichungen (3) und (4) ergibt sich beispielsweise mit den Gleichungen (1) und (2) ein Temperaturmeßwert

$$TX = (b_0 \cdot S_1 - a_0 \cdot S_2) / (a_1 \cdot S_1 + b_1 \cdot S_2) \quad (12).$$

Bei exponentiellen Fit-Funktionen $f_1(T)$ und $f_2(T)$ gemäß den Gleichungen (9) und (10) berechnet sich der Temperaturmeßwert TX gemäß

$$TX = (1/(h_1 - h_2)) \cdot \ln((g_2 \cdot S_1)/(g_1 \cdot S_2)) \quad (13)$$

mit der natürlichen Logarithmusfunktion \ln .

Das Meßsignal M ist mit dem Temperaturmeßwert TX über die Beziehungen

$$M = S_1/f_1(TX) - S_2/f_2(TX) \quad (14)$$

verknüpft. Das Meßsignal M kann deshalb auch hergeleitet werden, indem zunächst ein Temperaturmeßwert TX aus den Gleichungen (1) und (2) mit vorgegebenen Funktionen $f_1(T)$ und $f_2(T)$ abgeleitet wird und dann aus einem der beiden intensitätsnormierten Signale S_1 oder S_2 und dem zugehörigen Funktionswert $f_1(TX)$ bzw. $f_2(TX)$ gemäß Gleichung (14) das Meßsignal M ermittelt wird.

Fig. 2 zeigt eine vorteilhafte Ausführungsform der Normierungsmittel 13 und 23. Die ersten Normierungsmittel 13 enthalten ein mit dem optoelektrischen Wandler 12 elektrisch verbundenes Tiefpaßfilter 14, einen Subtrahierer (SUB) 15 und einen Dividierer (DIV) 16. Die zweiten Normierungsmittel 23 enthalten ein mit dem zweiten optoelektrischen Wandler 22 elektrisch verbundenes Tiefpaßfilter 24, einen Subtrahierer (SUB) 25 und einen Dividierer (DIV) 26. Jedes Tiefpaßfilter 14 und 24 läßt vom an seinem Eingang anliegenden Intensitätssignal I_1 bzw. I_2 nur einen Gleichsignalanteil D_1 bzw. D_2 passieren. Jeder Gleichsignalanteil D_1 und D_2 des zugehörigen Intensitätssignals I_1 bzw. I_2 entspricht dabei den Frequenzanteilen des Intensitätssignals I_1 bzw. I_2 , die unterhalb einer vorgegebenen Trennfrequenz des zugeordneten Tiefpaßfilters 14 bzw. 24 liegen. An die jeweils zwei Eingänge der Subtrahierer 15 und 25 werden zum einen das zugehörige Intensitätssignal I_1 bzw. I_2 und zum anderen der Gleichsignalanteil D_1 bzw. D_2 dieses Intensitätssignals I_1 bzw. I_2 angelegt. Die Subtrahierer 15 und 25 bilden jeweils einen Wechselsignalanteil A_1 bzw. A_2 des zugehörigen Intensitätssignals I_1 bzw. I_2 durch Subtraktion des Gleichsignalanteils D_1 bzw. D_2 vom gesamten Intensitätssignal I_1 bzw. I_2 . Die Trennfrequenzen beider Tiefpaßfilter 14 und 24 sind dabei so hoch gewählt, daß die Wechselsignalanteile A_1 und A_2 der Intensitätssignale I_1 und I_2 im wesentlichen alle Informationen über die zu messende Wechselgröße X , also insbesondere das gesamte Frequenzspektrum der elektrischen Wechselgröße X , enthalten. Insbesondere ist die Trennfrequenz kleiner als eine Grundfrequenz der Wechselgröße X zu wählen. Tiefpaßfilter 14 oder 24 und Subtrahierer 15 bzw. 25 bilden somit Mittel zum Zerlegen des ersten Intensitätssignals I_1 bzw. zweiten Intensitätssignals I_2 in einen Wechselsignalanteil A_1 bzw. A_2 und einen Gleichsignalanteil D_1 bzw. D_2 .

Anstelle der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsformen dieser Mittel zum Zerlegen können natürlich auch Hochpaßfilter und Tiefpaßfilter zum Herausfiltern der Wechselsignalanteile A_1 und A_2 bzw. der Gleichsignalanteile D_1 und D_2 vorgesehen sein oder auch jeweils ein Hochpaßfilter zum Herausfiltern des Wechselsignalanteils A_1 oder A_2 und ein Subtrahierer zum Ableiten des Gleichsignalanteils $D_1 = I_1 - A_1$ bzw. $D_2 = I_2 - A_2$.

Ferner können auch Mischformen dieser Ausführungsformen verwendet werden.

Der Wechselsignalanteil A1 und der Gleichsignalanteil D1 des ersten Intensitätssignals I1 werden nun jeweils einem Eingang des Dividierers 16 zugeführt. An einem Ausgang des Dividierers 16 steht dann das erste intensitätsnormierte Signal $S1 = A1/D1$ als Quotient aus Wechselsignalanteil A1 und Gleichsignalanteil D1 des ersten Intensitätssignals I1 an. Ebenso werden der Wechselsignalanteil A2 und der Gleichsignalanteil D2 des zweiten Intensitätssignals I2 dem zweiten Dividierer 26 zugeführt, der das intensitätsnormierte Signal $S2 = A2/D2$ für das zweite Intensitätssignal I2 bildet. Die beiden intensitätsnormierten Signale S1 und S2 können dann an entsprechenden Ausgängen der Normierungsmittel 13 bzw. 23 abgegriffen werden.

In der Fig. 3 ist ein Teil einer Meßvorrichtung zum Messen eines elektrischen Wechselstromes I in einem Stromleiter 2 mit wenigstens einem dem Stromleiter 2 zugeordneten Faraday-Element 3' als Sensoreinrichtung dargestellt. Linear polarisiertes Meßlicht L einer linear polarisierten Lichtquelle 4, beispielsweise einer Laserdiode, wird über einen vorzugsweise polarisationserhaltenden Lichtleiter 34 in das Faraday-Element 3' eingekoppelt, nach wenigstens einem Durchlauf durch das Faraday-Element 3' aus dem Faraday-Element 3' wieder ausgekoppelt und über einen vorzugsweise polarisationserhaltenden Lichtleiter 37 dem Analysator 7 zugeführt. Die Übertragung des ausgekoppelten Meßlichts vom Faraday-Element 3' zum Analysator 7 kann aber auch über eine Freistrahlanordnung erfolgen. Das ausgekoppelte Meßlicht weist eine aufgrund des Faraday-Effekts um einen nicht dargestellten Meßwinkel α gedrehte Polarisation auf. Der Meßwinkel α ist dabei abhängig von einem elektrischen Wechselstrom I in dem Stromleiter 2.

In der dargestellten Ausführungsform gemäß Fig. 3 ist das Faraday-Element 3' mit einem Lichtleiter, vorzugsweise einer optischen Faser, gebildet, der den Stromleiter 2 in einer Meßwicklung mit wenigstens einer Meßwindung umgibt. Der Lichtleiter des Faraday-Elements 3' ist mit dem Lichtleiter 34 zum Zuführen des Meßlichts L und mit dem Lichtleiter 37 zum Abführen des Meßlichts L vorzugsweise jeweils über einen Spleiß 38 bzw. 39 verbunden. Als Faraday-Element 3' können jedoch auch ein oder mehrere massive Körper aus einem Faraday-Material, der bzw. die einen vorzugsweise den Stromleiter 2 umgebenden Lichtpfad für das Meßlicht bilden, vorgesehen sein, vorzugsweise ein Glasring. Das Faraday-Element 3' muß den Stromleiter 2 nicht in einem geschlossenen Lichtpfad umgeben, sondern kann auch nur in räumliche Nähe neben dem Stromleiter 2 angeordnet sein. Außerdem ist neben der dargestellten Ausführungsform vom Transmissionstyp, bei der das Meßlicht das Faraday-Element 3' nur in einer Richtung durchläuft, auch eine Ausführungsform vom Reflexionstyp möglich, bei der das Meßlicht L nach einem ersten Durchlauf in das Faraday-Element 3' zurückreflektiert wird und das Faraday-Element 3' ein zweites Mal in umgekehrter Richtung durchläuft.

Das aus dem Faraday-Element 3' ausgekoppelte Licht wird von dem Analysator 7 in zwei linear polarisierte Lichtsignale L1 und L2 mit verschiedenen und vorzugsweise senkrecht zueinander gerichteten Polarisationssebenen aufgespalten. Dazu ist als Analysator 7 vorzugsweise ein polarisierender Strahlteiler wie beispielsweise ein Wollaston-Prisma vorgesehen. Es können für diese Funktion allerdings auch zwei um einen entsprechenden Winkel und vorzugsweise um 90° gekreuzte Polfilter und ein einfacher Strahlteiler vorgesehen sein.

Die beiden Lichtsignale L1 und L2 werden dann in zugeordneten optoelektrischen Wandlern 12 bzw. 22, für die vorzugsweise in Verstärkerkreise geschaltete Photodioden vorgesehen sind, in elektrische Intensitätssignale I1 bzw. I2 umgewandelt, die ein Maß für die Lichtintensitäten der jeweiligen Lichtsignale L1 und L2 sind.

Das Meßverfahren und die Meßvorrichtung gemäß Fig. 3 können natürlich auch direkt zum Messen von magnetischen Wechselfeldern verwendet werden, indem das Faraday-Element 3' in dem magnetischen Wechselfeld angeordnet wird.

Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform eines Teils einer Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselspannung U als Wechselgröße X mit einem Pockels-Element 3'' als Teil einer Pockels-Sensoreinrichtung. Die zu messende Wechselspannung U ist über zwei Elektroden 35 und 36 an das Pockels-Element 3'' anlegbar. In das Pockels-Element 3'' wird polarisiertes Meßlicht L eingekoppelt. Dieses Meßlicht L durchläuft das Pockels-Element 3'' und erfährt dabei eine von der angelegten Wechselspannung U abhängige Änderung seiner Polarisation. Die Wechselspannung U wird in der dargestellten Ausführungsform senkrecht zur Lichtausbreitungsrichtung des Meßlichts L angelegt (transversale Ausführungsform), kann aber auch parallel zur Lichtausbreitungsrichtung angelegt werden (longitudinale Ausführungsform). Als Mittel zum Einkoppeln des Meßlichtes L in das Pockels-Element 3'' sind eine Lichtquelle 4, beispielsweise eine Leuchtdiode, und ein Polarisator 5 zum linearen Polarisieren des Lichts der Lichtquelle 4 vorgesehen. Die Lichtquelle 4 und der Polarisator 5 sind vorzugsweise über einen Lichtleiter 43, beispielsweise eine Multimode-Lichtfaser, optisch miteinander verbunden, können aber auch durch eine Freistrahkopplung optisch miteinander gekoppelt sein. Zum Koppeln des Lichts aus dem Lichtleiter 43 in den Polarisator 5 ist vorzugsweise eine Kollimatorlinse (Grin lens) 52 vorgesehen. Aus dem Polarisator 5 wird das nun linear polarisierte Meßlicht L in das Pockels-Element 3'' eingekoppelt. Nach Durchlaufen des Pockels-Elements 3 wird das Meßlicht L über ein $\lambda/4$ -Plättchen 6 dem Analysator 7 zugeführt. In dem Analysator 7 wird das Meßlicht L in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale L1 und L2 zerlegt, deren Polarisationssebenen verschieden voneinander sind. Vorzugsweise sind die Polarisationssebenen der beiden Lichtteilsignale L1 und L2 senkrecht zueinander gerichtet (orthogonale Zerlegung). Als Analysator 7 können ein polarisierender Strahlteiler, beispielsweise ein Wollaston-Prisma, oder auch zwei um einen vorgegebenen Winkel, vorzugsweise 90°, gekreuzte Polarisationsfilter und ein einfacher Strahlteiler vorgesehen sein.

Die beiden Lichtteilsignale L1 und L2 werden vorzugsweise über jeweils eine Kollimatorlinse 11 bzw. 21 in jeweils einen Lichtleiter 10 bzw. 20 eingekoppelt und über diesen Lichtleiter 10 bzw. 20, beispielsweise jeweils eine Multimode-Lichtfaser, jeweils dem zugehörigen photoelektrischen Wandler 12 bzw. 22 zugeführt. In den Wandlern 12 und 22 werden die beiden Lichtteilsignale L1 und L2 jeweils in ein elektrisches Intensitätssignal I1 bzw. I2 umgewandelt, das ein Maß für die Intensität des zugehörigen Lichtteilsignals L1 bzw. L2 ist.

Der Arbeitspunkt der Meßvorrichtung wird vorzugsweise so eingestellt, daß am Analysator 7 zirkular polarisiertes Meßlicht anliegt, wenn am Pockels-Element 3'' keine elektrische Spannung oder kein elektrisches Feld

anliegt. Die beiden Eigenachsen der linearen Doppelbrechung im Pockels-Element 3'' sind in diesem Fall vom Meßlicht L "gleichmäßig ausgeleuchtet". Das bedeutet, daß die auf die beiden Eigenachsen projizierten Komponenten des Meßlichts L jeweils die gleiche Intensität aufweisen. Im allgemeinen sind dann die beiden Lichtteilsignale L1 und L2 gleich stark in ihrer Intensität. Bei Anlegen einer Wechselspannung $U \neq 0$ V an das Pockels-Element 3'' werden die Komponenten des Meßlichts L entlang der elektrooptisch aktiven Eigenachsen der linearen Doppelbrechung des Pockels-Elements 3'' in ihrer Intensität in Abhängigkeit von der Wechselspannung U geändert.

Eine solche Änderung der Polarisation des Meßlichts L wird jedoch auch verursacht durch eine Änderung der Temperatur im Pockels-Element 3'' oder auch dem $\lambda/4$ -Plättchen 6 und einer damit bewirkten temperaturabhängigen linearen Doppelbrechung. Temperaturänderungen führen somit zu einer Verschiebung des Arbeitspunktes der Meßvorrichtung. Diese temperaturabhängige Arbeitspunktdrift wird nun durch das bereits beschriebene Temperaturkompensationsverfahren mit Hilfe der in Fig. 4 nicht dargestellten Normierungsmittel 13 und 23 sowie der Auswertemittel 30 weitgehend kompensiert.

Anstelle der in Fig. 4 dargestellten optischen Reihenschaltung des Polarisators 5, des Pockels-Elements 3'', des $\lambda/4$ -Plättchens 6 und des Analysators 7 kann auch eine optische Reihenschaltung aus dem Polarisator 5, dem $\lambda/4$ -Plättchen 6, dem Pockels-Element 3'' und dem Analysator 7 vorgesehen sein, also die Reihenfolge des $\lambda/4$ -Plättchens 6 und des Pockels-Elements 3'' gerade vertauscht sein. In diesem Fall wird das Meßlicht L vor dem Einkoppeln in das Pockels-Element 3'' zirkular polarisiert.

Außerdem kann anstelle der Lichtquelle 4 und des Polarisators 5 auch eine Lichtquelle zum Senden linear polarisierten Lichts wie beispielsweise eine Laserdiode vorgesehen sein zum Einkoppeln von polarisiertem Meßlicht L in das Pockels-Element 3'' bzw. das $\lambda/4$ -Plättchen 6. Der Lichtleiter 43 ist dann vorzugsweise ein polarisationserhaltender Lichtleiter.

Die Übertragung der Lichtteilsignale L1 bzw. L2 kann ferner auch in einer Freistrahlanordnung erfolgen. Der Analysator 7 kann überdies mit dem $\lambda/4$ -Plättchen 6 bzw. dem Pockels-Element 3'' über einen polarisationserhaltenden Lichtleiter optisch verbunden sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Messen einer elektrischen Wechselgröße (X) mit folgenden Merkmalen:

- a) es wird polarisiertes Meßlicht (L) in eine unter dem Einfluß der elektrischen Wechselgröße (X) stehende Sensoreinrichtung (3) eingekoppelt, die die Polarisation des sie durchlaufenden Meßlichts (L) in Abhängigkeit von der elektrischen Wechselgröße (X) ändert;
- b) das Meßlicht (L) wird nach wenigstens einmaligem Durchlaufen der Sensoreinrichtung (3) von einem Analysator (7) in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale (L1, L2) mit unterschiedlichen Polarisations-ebenen aufgeteilt;
- c) die beiden Lichtteilsignale (L1, L2) werden jeweils in ein elektrisches Intensitätssignal (I1, I2) umgewandelt;
- d) für jedes dieser beiden elektrischen Intensitätssignale (I1, I2) wird ein intensitätsnormiertes Signal S1 bzw. S2 gebildet, das einem Quotienten ($A1/D1$, $A2/D2$) aus einem Wechselsignalanteil ($A1$, $A2$) und einem Gleichsignalanteil ($D1$, $D2$) des zugehörigen Intensitätssignals (I1, I2) entspricht;
- e) aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S1 und S2 wird nun ein von der Temperatur T weitgehend unabhängiges Meßsignal M für die elektrische Wechselgröße (X) gemäß den beiden Gleichungen

$$S1 = f1(T) \cdot M \quad (1)$$

$$S2 = f2(T) \cdot M \quad (2)$$

abgeleitet, in denen $f1(T)$ und $f2(T)$ jeweils vorgegebene Fit-Funktionen der Temperatur T sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Fit-Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ lineare Funktionen der Temperatur T sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Fit-Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ quadratische Funktionen der Temperatur T sind.

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Fit-Funktionen $f1(T)$ und $f2(T)$ Exponentialfunktionen der Temperatur T sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem zusätzlich ein Temperaturmeßwert (TX) für die Temperatur T aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S1 und S2 gemäß den genannten beiden Gleichungen (1) und (2) abgeleitet wird.

6. Vorrichtung zum Messen einer elektrischen Wechselgröße (X) mit

- a) Mitteln (4, 34) zum Einkoppeln polarisierten Meßlichts (L) in eine unter dem Einfluß der Wechselgröße (X) stehende Sensoreinrichtung (3), die die Polarisation des durchlaufenden Meßlichts (L) in Abhängigkeit von der elektrischen Wechselgröße (X) ändert,
- b) einem Analysator (7) zum Aufteilen des Meßlichts (L) nach wenigstens einmaligem Durchlaufen der Sensoreinrichtung (3) in zwei linear polarisierte Lichtteilsignale (L1, L2) mit unterschiedlichen Polarisations-ebenen,
- c) optoelektrischen Wandlern (12, 22) zum Umwandeln der beiden Lichtteilsignale (L1, L2) in jeweils ein elektrisches Intensitätssignal (I1, I2),
- d) Normierungsmitteln (13, 23), die für beide Intensitätssignale (I1, I2) jeweils ein intensitätsnormiertes

Signal S1 bzw. S2 bilden, das einem Quotienten aus einem Wechelsignalanteil und einem Gleichsignalanteil des zugehörigen Intensitätssignal (I1, I2) entspricht;

e) Auswertemitteln (20) zum Ableiten eines von der Temperatur T weitgehend unabhängigen Meßsignals M für die elektrische Wechselgröße (X) aus den beiden intensitätsnormierten Signalen S1 und S2 gemäß den beiden Gleichungen

$$S1 = f1(T) \cdot M \quad (1)$$

$$S2 = f2(T) \cdot M \quad (2),$$

wobei f1(T) und f2(T) jeweils vorgegebene Funktionen der Temperatur T sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der die Funktionen f1(T) und f2(T) lineare oder quadratische Funktionen der Temperatur T sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, bei der der Analysator (7) mit den optoelektrischen Wandlern (12, 22) über jeweils einen Lichtleiter (11, 21) für jedes Lichtteilsignal (L1, L2) optisch verbunden ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die Lichtleiter (11, 21) Multimode-Fasern sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, bei der die Sensoreinrichtung (3) und der Analysator (7) über eine polarisationserhaltende Lichtleitfaser zum Übertragen des aus der Sensoreinrichtung (3) ausgekoppelten Meßlichts (L) optisch miteinander verbunden sind.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

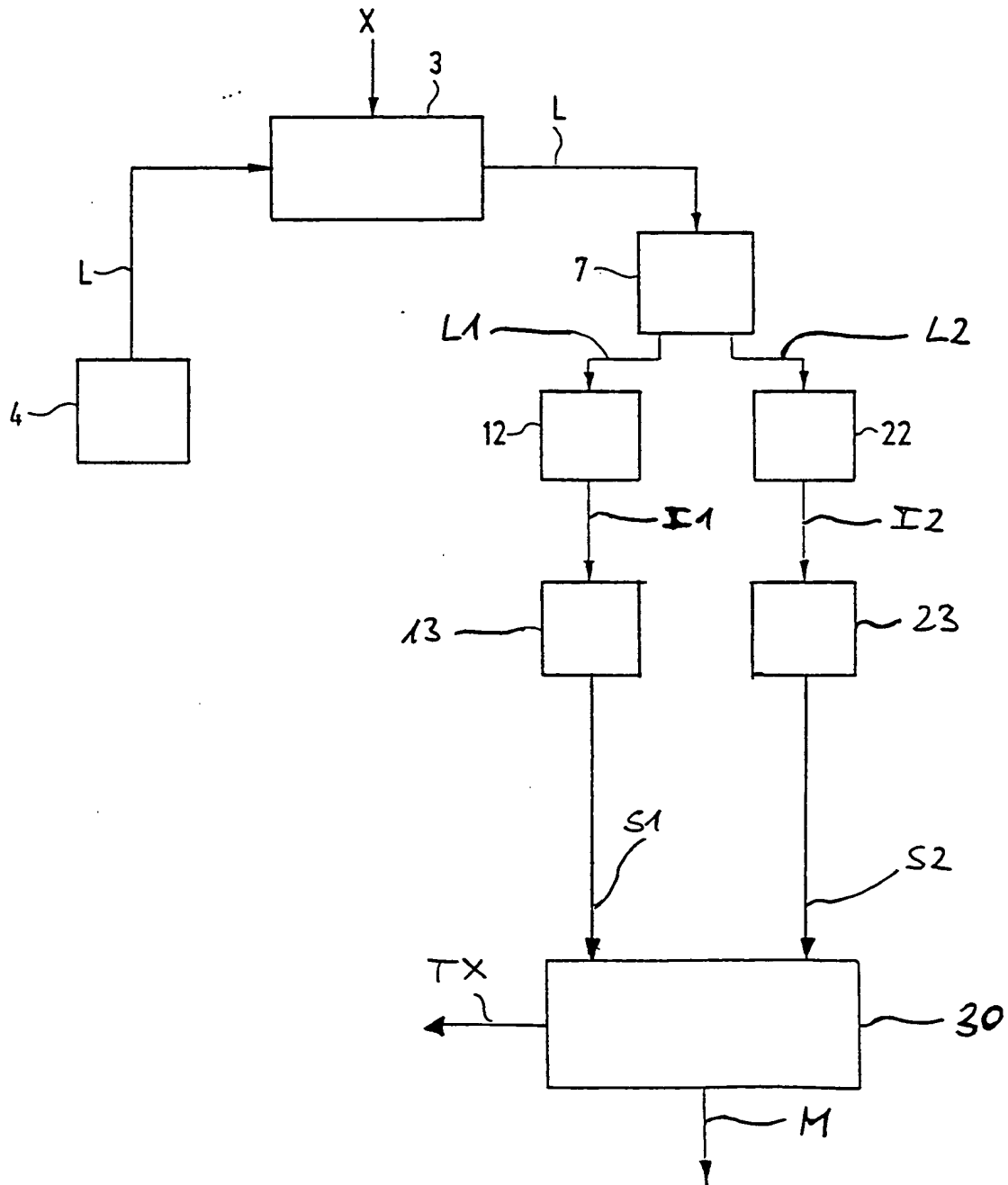
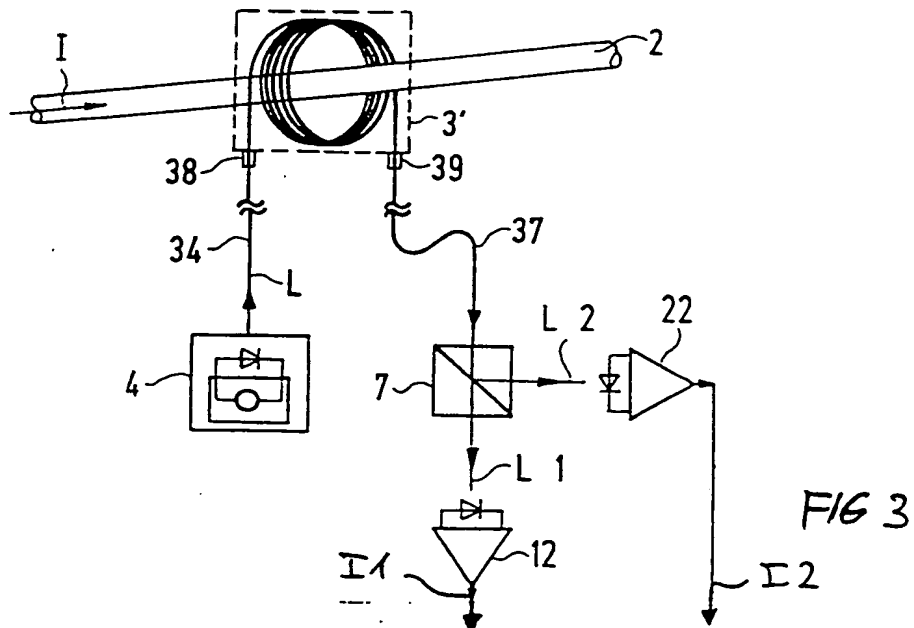
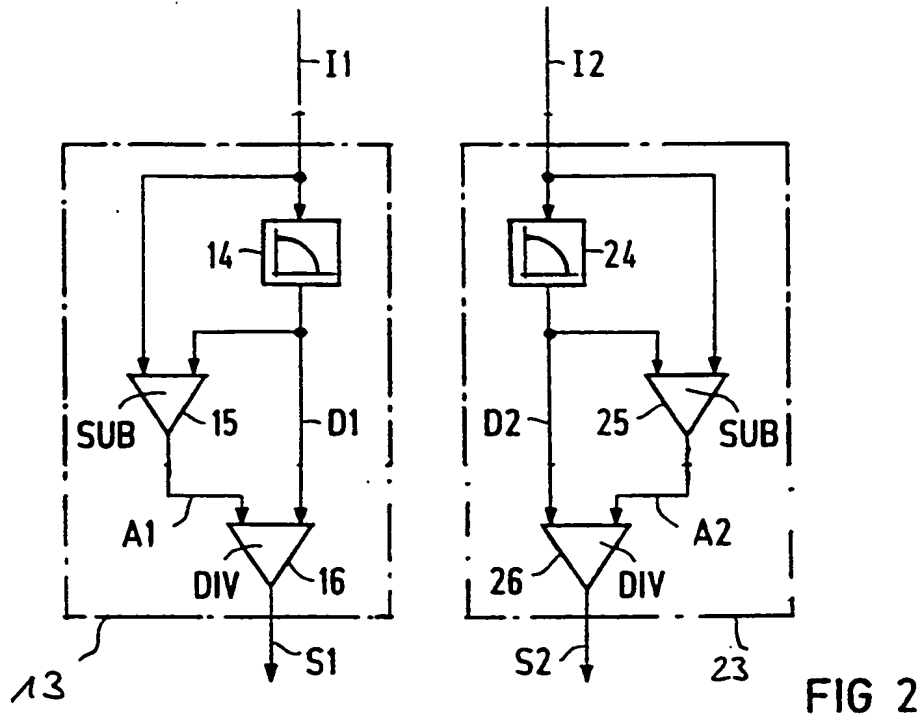


FIG 1



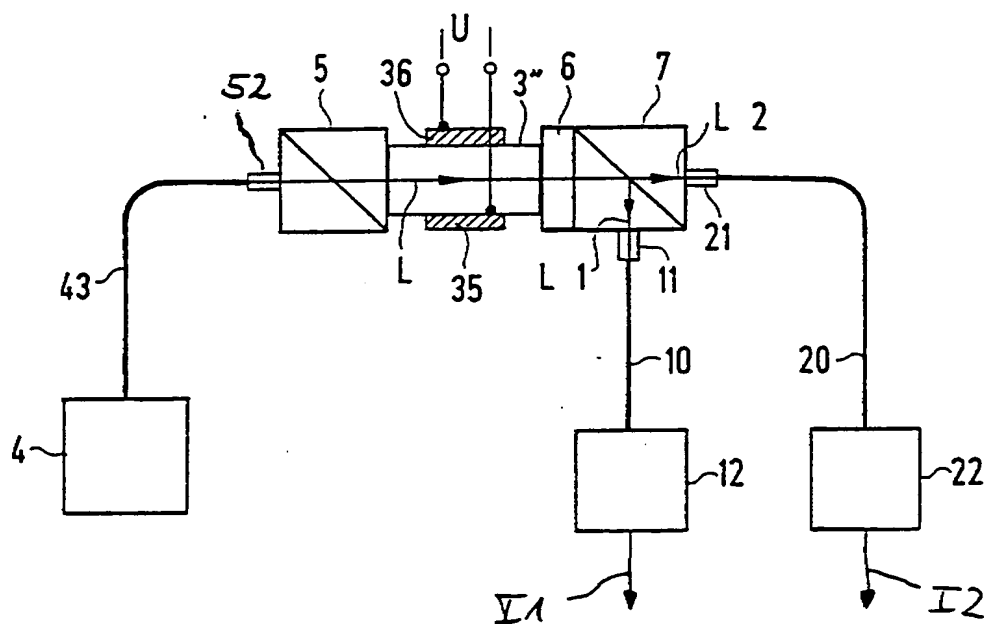


FIG. 4